Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИНСТИТУТ ЛАЗЕРНЫХ И ПЛАЗМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАФЕДРА ЛАЗЕРНОЙ ФИЗИКИ

ОДОБРЕНО УМС ЛАПЛАЗ

Протокол № 1/08-577

от 29.08.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ЛАЗЕРОВ И ИХ КОМПОНЕНТОВ

Направление подготовки (специальность)

[1] 12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии

| Семестр | Трудоемкость, кред. | Общий объем курса, час. | Лекции, час. | Практич. занятия, час. | Лаборат. работы, час. | В форме практической подготовки/ В | СРС, час. | КСР, час. | Форма(ы) контроля, экз./зач./КР/КП |
|---------|------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|--|
| 3 | 2 | 72 | 0 | 32 | 0 | | 40 | 0 | 3 |
| Итого | 2 | 72 | 0 | 32 | 0 | 32 | 40 | 0 | |

АННОТАЦИЯ

Целью освоения учебной дисциплины «Основы проектирования и производства лазеров и их компонентов» является получение знаний, необходимых для успешной профессиональной деятельности в области исследований, разработок и технологий, направленных на разработку и конструирование лазеров и их компонентов.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения учебной дисциплины «Основы проектирования и производства лазеров и их компонентов» является получение знаний, необходимых для успешной профессиональной деятельности в области исследований, разработок и технологий, направленных на разработку и конструирование лазеров и их компонентов.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими разделами лазерной физики: взаимодействие лазерного излучения, процессы накачки, оптические резонаторы, непрерывный и импульсный режимы работы лазеров, свойства лазерных пучков.

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Универсальные и(или) общепрофессиональные компетенции:

| · · F · · · · · · · · · · · · · · | офессиональные компетенции. |
|-----------------------------------|---|
| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения |
| | компетенции |
| ОПК-1 [1] – Способен представлять | 3-ОПК-1 [1] – Знать: современное состояние развития |
| современную научную картину | исследований и разработок в области лазерной техники, |
| мира, выявлять | оптических материалов и лазерных технологий |
| естественнонаучную сущность | У-ОПК-1 [1] – Уметь: выявлять естественнонаучную |
| проблемы, формулировать задачи, | сущность проблемы, формулировать задачи, определять |
| определять пути их решения и | пути их решения в области лазерной техники лазерных |
| оценивать эффективность выбора и | технологий |
| методов правовой защиты | В-ОПК-1 [1] – Владеть: приемами оценки эффективности |
| результатов интеллектуальной | выбранного решения с учетом специфики исследований и |
| деятельности с учетом специфики | разработки лазерной техники, оптических материалов и |
| исследований и разработки | лазерных технологий |
| лазерной техники, оптических | |
| материалов и лазерных технологий | |
| ОПК-2 [1] – Способен организовать | 3-ОПК-2 [1] – Знать: специфику методов и средств |
| проведение научного исследования | оптических и лазерных исследований и разработок |
| и разработку, представлять и | У-ОПК-2 [1] – Уметь: формулировать цель и задачу |
| аргументированно защищать | исследования, разработки; намечать пути решения |
| полученные результаты | поставленной задачи; представлять и аргументированно |
| интеллектуальной деятельности, | защищать полученные результаты интеллектуальной |
| связанные с методами и средствами | деятельности |
| оптических и лазерных | В-ОПК-2 [1] – Владеть: методами и навыками оптических |

| исследовании |
|--------------|
| |
| |
| |

и лазерных исследований

Профессиональные компетенции в соотвествии с задачами и объектами (областями знаний) профессиональной деятельности:

| Задача профессиональной деятельности (ЗПД) | Объект или область знания | Код и наименование профессиональной компетенции; Основание (профессиональный стандарт-ПС, анализ | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции |
|--|---|--|--|
| | проектно-кон | опыта) | |
| фундаментальных научно- исследовательских работ с использованием гибридных лазерных систем фотоники (под гибридными лазерными системами | волоконные, твердотельные лазеры и усилители, и другие лазерные приборы, системы и технологии различного назначения; элементная база, системы, материалы, | проектировать и конструировать узлы, блоки лазерных приборов, систем и комплексов с использованием средств компьютерного проектирования, | особенности и области применения лазерной техники и лазерных технологий; правила оформления проектной и конструкторской документации; |
| понимаются устройства объединяющие в себе несколько подходов к формированию лазерного излучения, такие как связка полупроводникового лазера и системы волоконных и твердотельных усилителей, что позволяет | методы и технологии, обеспечивающие оптическую передачу, прием, обработку, запись и хранение информации; процессы генерации, усиления, модуляции, распространения и детектирования лазерного излучения; | проводить проектные расчеты и выполнять технико- экономическое обоснование Основание: Профессиональный стандарт: 40.011 | У-ПК-4[1] - Уметь: анализировать технические требования, предъявляемые к разрабатываемым узлам, блокам лазерных приборов и систем; проводить концептуальную и проектную проработку типовых систем, приборов, |
| использовать преимущества каждого блока системы); разработка новых методов в области лазерных технологий и создание приборов и систем на их основе | | | систем, приобров, деталей и узлов; представлять и оформлять результаты проектноконструкторской деятельности; В-ПК-4[1] - Владеть: методами компьютерного проектирования и расчета; навыками проектирования и конструирования типовых узлов и блоков лазерных приборов и систем |

| | производственно- | -технологический | |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| проведение | элементная база, | ПК-6 [1] - способен | 3-ПК-6[1] - Знать: |
| прикладных научно- | системы и технологии | проектировать, | типичные |
| исследовательских и | гибридных лазерных | разрабатывать и | требования, |
| опытно- | систем; элементная | внедрять | предъявляемые к |
| конструкторских | база, системы, | технологические | качеству лазерных |
| работ в области | материалы, методы и | процессы и режимы | приборов, систем и |
| лазерных технологий | технологии, | производства, | их элементов; |
| фотоники; | обеспечивающие | осуществлять | основные |
| проектирование, | оптическую передачу, | контроль качества | технологические |
| разработка и | прием, обработку, | лазерных приборов, | процессы, |
| внедрение лазерных | запись и хранение | систем, комплексов и | используемые для |
| технологических | информации | их элементов | изготовления |
| процессов, систем и | ттформации | IIA SICMOITOB | лазерной техники; |
| элементов лазерных | | Основание: | У-ПК-6[1] - Уметь: |
| комплексов | | Профессиональный | анализировать |
| KOMILIEKCOB | | | - |
| | | стандарт: 40.037 | технические требования, |
| | | | 1 ' |
| | | | предъявляемые к |
| | | | разрабатываемым |
| | | | технологическим |
| | | | процессам и |
| | | | режимам |
| | | | производства; |
| | | | проводить |
| | | | концептуальную и |
| | | | проектную |
| | | | проработку типовых |
| | | | технологических |
| | | | процессов и режимов |
| | | | производства; |
| | | | формулировать и |
| | | | обосновывать |
| | | | параметры, режимы |
| | | | и условия реализации |
| | | | разрабатываемых |
| | | | технологических |
| | | | процессов; |
| | | | В-ПК-6[1] - Владеть: |
| | | | современными |
| | | | методами и |
| | | | приборами |
| | | | метрологического |
| | | | обеспечения |
| | | | технологических |
| | | | процессов и режимов |
| | | | |
| провения | опементноя бого | ПК-7 [1] - способен | производства |
| проведение | элементная база, | | 3-ПК-7[1] - Знать: |
| прикладных научно- | системы и технологии | руководить работами | элементную базу, |
| исследовательских и | гибридных лазерных | по доводке и | используемую в |
| опытно- | систем; элементная | освоению лазерных | изделиях лазерной |
| конструкторских | база, системы, | технологий и | техники; оптические |

| работ в области | материалы, методы и | техпроцессов | материалы и |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|
| лазерных технологий | технологии, | производства | технологии, в т.ч. для |
| фотоники; | обеспечивающие | лазерных приборов, | лазерной техники; |
| проектирование, | оптическую передачу, | систем и комплексов | основы и принципы |
| разработка и | прием, обработку, | | оптических |
| внедрение лазерных | запись и хранение | Основание: | измерений; основные |
| технологических | информации | Профессиональный | лазерные технологии |
| процессов, систем и | | стандарт: 40.037 | ; |
| элементов лазерных | | 1 | У-ПК-7[1] - Уметь: |
| комплексов | | | рассчитывать |
| | | | параметры и |
| | | | характеристики |
| | | | лазерных приборов и |
| | | | систем; выбирать |
| | | | элементы лазерных |
| | | | приборов и систем; |
| | | | выбирать |
| | | | контрольно- |
| | | | измерительную |
| | | | аппаратуру; |
| | | | обосновывать |
| | | | предлагаемые |
| | | | технические |
| | | | решения.; |
| | | | В-ПК-7[1] - Владеть: |
| | | | методами лазерных |
| | | | измерений; методами |
| | | | работы с научно- |
| | | | технической |
| | | | литературой и |
| | | HICO ELL | информацией. |
| проведение | элементная база, | ПК-8 [1] - способен | 3-ПК-8[1] - Знать: |
| прикладных научно- | системы и технологии | руководить монтажом, | принципы |
| исследовательских и | гибридных лазерных | наладкой | построения и состав |
| опытно- | систем; элементная | (юстировкой), | лазерных приборов и |
| конструкторских | база, системы, | испытаниями и сдачей | CUCTEM;; |
| работ в области | материалы, методы и | в эксплуатацию | У-ПК-8[1] - Уметь: |
| лазерных технологий | технологии, | опытных образцов | выбрать метод сборки и юстировки |
| фотоники; | обеспечивающие | лазерных приборов, | _ |
| проектирование, разработка и | оптическую передачу, прием, обработку, | систем и комплексов | узлов и деталей лазерной техники и |
| | запись и хранение | Основание: | приборов, |
| внедрение лазерных технологических | информации | Профессиональный | приооров, реализуемый на |
| процессов, систем и | ттформации | стандарт: 40.037 | стандартной |
| элементов лазерных | | отандарт. т о.о <i>э /</i> | элементной базе; |
| комплексов | | | разработать |
| ROMINIONOU | | | оптическую схему |
| | | | для монтажа и |
| | | | наладки лазерной |
| | | | техники и приборов; |
| | | | формулировать и |
| | | | обосновывать |
| | | | 5 5 5 CHODDIDALD |

| | требования к сборке |
|--|----------------------|
| | и юстировке узлов и |
| | деталей лазерной |
| | техники и приборов |
| | ; |
| | В-ПК-8[1] - Владеть: |
| | навыками монтажа, |
| | наладки и |
| | испытаний лазерных |
| | приборов и систем; |
| | методами юстировки |
| | лазерных приборов, |
| | систем и комплексов. |

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы учебной дисциплины, их объем, сроки изучения и формы контроля:

| № п.п | Наименование раздела учебной дисциплины | Недели | Лекции/ Практ. (семинары)/ Лабораторные работы, час. | Обязат. текущий контроль (форма*, неделя) | Максимальный балл за раздел** | Аттестация раздела (форма*, неделя) | Индикаторы освоения компетенции |
|----------|---|--------|--|---|----------------------------------|---|---|
| | 3 Семестр | Ĥ | | О(| M 6a | A ₇ | |
| 1 | Первый раздел | 1-8 | 0/16/0 | | 25 | КИ-8 | 3-OΠK-1, y-OΠK-1, B-OΠK-1, 3-OΠK-2, y-OΠK-2, B-OΠK-2, 3-ΠΚ-4, y-ΠΚ-4, B-ΠΚ-6, y-ΠΚ-6, y-ΠΚ-6, B-ΠΚ-7, y-ΠΚ-7, y-ΠΚ-7, B-ΠΚ-7, y-ΠΚ-8, B-ΠΚ-8, |
| 2 | Второй раздел | 9-16 | 0/16/0 | | 25 | КИ-16 | 3-OПК-1, У-ОПК-1, В-ОПК-1, 3-ОПК-2, У-ОПК-2, В-ОПК-2, 3-ПК-4, У-ПК-4, |

| | | 1 | 1 | | |
|--------------------|--------|---|----|---|----------|
| | | | | | В-ПК-4, |
| | | | | | 3-ПК-6, |
| | | | | | У-ПК-6, |
| | | | | | В-ПК-6, |
| | | | | | 3-ПК-7, |
| | | | | | У-ПК-7, |
| | | | | | В-ПК-7, |
| | | | | | 3-ПК-8, |
| | | | | | У-ПК-8, |
| | | | | | В-ПК-8 |
| Итого за 3 Семестр | 0/32/0 | | 50 | | |
| Контрольные | | | 50 | 3 | 3-ОПК-1, |
| мероприятия за 3 | | | | | У-ОПК-1, |
| Семестр | | | | | В-ОПК-1, |
| - | | | | | 3-ОПК-2, |
| | | | | | У-ОПК-2, |
| | | | | | В-ОПК-2, |
| | | | | | 3-ПК-4, |
| | | | | | У-ПК-4, |
| | | | | | В-ПК-4, |
| | | | | | 3-ПК-6, |
| | | | | | У-ПК-6, |
| | | | | | В-ПК-6, |
| | | | | | 3-ПК-7, |
| | | | | | У-ПК-7, |
| | | | | | В-ПК-7, |
| | | | | | 3-ПК-8, |
| | | | | | У-ПК-8, |
| | | | | | В-ПК-8 |
| | | | | | D-111V-0 |

^{* –} сокращенное наименование формы контроля

Сокращение наименований форм текущего контроля и аттестации разделов:

| Обозначение | Полное наименование |
|-------------|---------------------|
| КИ | Контроль по итогам |
| 3 | Зачет |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| Недели | Темы занятий / Содержание | Лек., | Пр./сем., | Лаб., |
|--------|---|---------|-----------|-------|
| | | час. | час. | час. |
| | 3 Семестр | 0 | 32 | 0 |
| 1-8 | Первый раздел | 0 | 16 | 0 |
| 1 - 3 | Введение | Всего а | удиторных | часов |
| | Принципы работы лазера. Твердотельные лазеры. | 0 | 6 | 0 |
| | Вспомогательное излучение накачки в системах со | Онлайн | I | |
| | многими уровнями энергии. Безизлучательная релаксация | 0 | 0 | 0 |
| | в твердом теле. Колебательный спектр матрицы. Примеры | | | |

^{** –} сумма максимальных баллов должна быть равна 100 за семестр, включая зачет и (или) экзамен

| | ионов неодима, иттербия, эрбия. Ион-ион взаимодействие. | | | |
|---------|--|---------|------------------------|---------|
| | Выбор оптимальной концентрации. Рубиновый и | | | |
| | неодимовый лазеры. Волоконные лазеры. | | | |
| 4 - 5 | Построение лазерных резонаторов | Всего а | ц худиторных | С часов |
| | Кольцевые и линейные схемы. Способы создания | 0 | <u>19диториял</u> 4 | 0 |
| | обратной связи. Отражатели на объемных зеркалах, | Онлайі | ' | 10 |
| | мультиплексорах и брегговских решетках. Организация | 0 | 0 | 0 |
| | ввода излучения накачки в активное волокно. | | U | |
| 6 - 8 | Лазеры на нелинейных эффектах | Всего а | ц аудиторных | часов |
| | Вынужденное комбинационное рассеяние в оптических | 0 | 6 | 0 |
| | волокнах. Построение ВКР-лазеров с использованием | Онлайі | T | 1 - |
| | различных материалов. Импульсные ВКР-лазеры. | 0 | 0 | 0 |
| | Вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна в | | | |
| | волокнах. ВРМБ-лазеры, совместное действие ВРМБ- | | | |
| | усиления и усиления в активных волокнах. | | | |
| | Четырехфотонное смешение и параметрические | | | |
| | генераторы. | | | |
| 9-16 | Второй раздел | 0 | 16 | 0 |
| 9 - 11 | Лазеры с модуляцией добротности | Всего а | аудиторных | часов |
| | Модуляция добротности как способ генерации импульсов | 0 | 6 | 0 |
| | с высокой энергией. Самомодуляция добротности. | Онлайі | H | |
| | Использование насыщающихся волоконных поглотителей. | 0 | 0 | 0 |
| | Использование углеводородных нанотрубок для | | | |
| | модуляции добротности. Активная модуляция. | | | |
| | Брэгговская волоконная решетка как модулятор | | | |
| | добротности. | | | |
| 12 - 13 | Лазеры с синхронизацией мод | Всего а | аудиторных | часов |
| | Синхронизация мод как способ получения ультракоротких | 0 | 4 | 0 |
| | импульсов. Использование нелинейных свойств волокна, | Онлайі | H | |
| | нелинейное вращение поляризации. Удлинение | 0 | 0 | 0 |
| | резонатора. Пассивная синхронизация мод. Активная | | | |
| | синхронизация мод. | | | |
| | | | | |
| 14 - 16 | Применение современных программных средств для | Всего а | аудиторных | часов |
| 14 - 16 | Применение современных программных средств для проектирования лазеров и их элементов | Всего а | аудиторных 6 | 4 часов |
| 14 - 16 | Применение современных программных средств для проектирования лазеров и их элементов Ознакомление с возможностями проектирования лазеров и | | 6 | |
| 14 - 16 | Применение современных программных средств для проектирования лазеров и их элементов | 0 | 6 | |

Сокращенные наименования онлайн опций:

| Обозначение | Полное наименование |
|-------------|----------------------------------|
| ЭК | Электронный курс |
| ПМ | Полнотекстовый материал |
| ПЛ | Полнотекстовые лекции |
| BM | Видео-материалы |
| AM | Аудио-материалы |
| Прз | Презентации |
| T | Тесты |
| ЭСМ | Электронные справочные материалы |
| ИС | Интерактивный сайт |

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При освоении данной дисциплины основную роль играют аудиторные занятия в виде лекций, а также самостоятельная работа студентов, заключающаяся в выполнении домашнего задания, повторении ранее пройденного материала. Часть занятий проводится в интерактивной форме.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущего, рубежного и промежуточного контроля по дисциплине.

Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения представлена в следующей таблице:

| Компетенция | Индикаторы освоения | Аттестационное мероприятие |
|-------------|---------------------|----------------------------|
| | - | (КП 1) |
| ОПК-1 | 3-ОПК-1 | 3, КИ-8, КИ-16 |
| | У-ОПК-1 | 3, КИ-8, КИ-16 |
| | В-ОПК-1 | 3, КИ-8, КИ-16 |
| ОПК-2 | 3-ОПК-2 | 3, КИ-8, КИ-16 |
| | У-ОПК-2 | 3, КИ-8, КИ-16 |
| | В-ОПК-2 | 3, КИ-8, КИ-16 |
| ПК-4 | 3-ПК-4 | 3, КИ-8, КИ-16 |
| | У-ПК-4 | 3, КИ-8, КИ-16 |
| | В-ПК-4 | 3, КИ-8, КИ-16 |
| ПК-6 | 3-ПК-6 | 3, КИ-8, КИ-16 |
| | У-ПК-6 | 3, КИ-8, КИ-16 |
| | В-ПК-6 | 3, КИ-8, КИ-16 |
| ПК-7 | 3-ПК-7 | 3, КИ-8, КИ-16 |
| | У-ПК-7 | 3, КИ-8, КИ-16 |
| | В-ПК-7 | 3, КИ-8, КИ-16 |
| ПК-8 | 3-ПК-8 | 3, КИ-8, КИ-16 |
| | У-ПК-8 | 3, КИ-8, КИ-16 |
| | В-ПК-8 | 3, КИ-8, КИ-16 |

Шкалы оценки образовательных достижений

Шкала каждого контрольного мероприятия лежит в пределах от 0 до установленного максимального балла включительно. Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-балльной шкале и представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля.

Итоговая оценка выставляется в соответствии со следующей шкалой:

| Сумма баллов | Оценка по 4-ех балльной шкале | Оценка ECTS | Требования к уровню освоению учебной дисциплины |
|--------------|-------------------------------|----------------|---|
| 90-100 | 5 — «отлично» | A | Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, |

| T | T | |
|----------------------------|-----------------------------|--|
| | | последовательно, четко и логически |
| | | стройно его излагает, умеет тесно |
| | | увязывать теорию с практикой, |
| | | использует в ответе материал |
| | | монографической литературы. |
| 4 – «хорошо» | В | Оценка «хорошо» выставляется студенту, |
| | С | если он твёрдо знает материал, грамотно и |
| | D | по существу излагает его, не допуская |
| | | существенных неточностей в ответе на |
| | | вопрос. |
| 3 — «удовлетворительно» | | Оценка «удовлетворительно» |
| | Е | выставляется студенту, если он имеет |
| | | знания только основного материала, но не |
| | | усвоил его деталей, допускает неточности, |
| | | недостаточно правильные формулировки, |
| | | нарушения логической |
| | | последовательности в изложении |
| | | программного материала. |
| 2 — «неудовлетворительно» | F | Оценка «неудовлетворительно» |
| | | выставляется студенту, который не знает |
| | | значительной части программного |
| | | материала, допускает существенные |
| | | ошибки. Как правило, оценка |
| | | «неудовлетворительно» ставится |
| | | студентам, которые не могут продолжить |
| | | обучение без дополнительных занятий по |
| | | соответствующей дисциплине. |
| | 3 — «удовлетворительно» 2 — | 4 – «хорошо» D 3 – «удовлетворительно» E 2 – F |

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- 1. ЭИ К 44 Квантовая и оптическая электроника: , Киселев Г. Л., Санкт-Петербург: Лань, 2022
- 2. ЭИ Ж 86 Материалы микро- и оптоэлектроники: кристаллы и световоды : учебное пособие для вузов, Жукова Л. В. [и др.], Москва: Юрайт, 2022
- 3. 537 3-43 Принципы лазеров: , Звелто О., Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2008

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- 1. 537 К23 Лекции по квантовой электронике: , Карлов Н.В., М.: Наука, 1988
- 2. 535 М54 Методы компьютерной оптики: Учеб. пособие для вузов, , М.: Физматлит, 2000
- 3. 535 Ш47 Принципы нелинейной оптики: , Шен И.Р., М.: Наука, 1989

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

https://online.mephi.ru/

http://library.mephi.ru/

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Специальное материально-техническое обеспечение не требуется

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Курс дисциплины «Основы проектирования и производства лазеров и их компонентов» строится по следующему плану. Сначала обсуждаются основные принципы работы лазеров, рассматриваются конструкции лазеров различных типов. Далее рассказывается о конструкциях резонаторов. Затем рассматриваются основные положения нелинейной оптики и более подробно те эффекты, которые используются при создании лазеров. Далее рассматриваются режимы модуляции добротности и синхронизации мод.

Заключительные разделы курса посвящены ознакомлению с возможностями проектирования лазеров и их компонентов при помощи современных программных средств проектирования, таких как SolidWorks и Zemax.

С целью выработки профессиональных компетенций студентов на занятиях используется интерактивная форма (20%) проведения занятий. Активная форма проведения занятий предполагает, в частности, что студенты самостоятельно прорабатывают отдельные дополнительные разделы курса с учетом дополнительной литературы, сообщаемой преподавателем.

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Курс дисциплины «Основы проектирования и производства лазеров и их компонентов» строится по следующему плану. Сначала обсуждаются основные принципы работы лазеров, рассматриваются конструкции лазеров различных типов. Далее рассказывается о конструкциях резонаторов. Затем рассматриваются основные положения нелинейной оптики и более подробно те эффекты, которые используются при создании лазеров. Далее рассматриваются режимы модуляции добротности и синхронизации мод.

Заключительные разделы курса посвящены ознакомлению с возможностями проектирования лазеров и их компонентов при помощи современных программных средств проектирования, таких как SolidWorks и Zemax.

С целью выработки профессиональных компетенций студентов на занятиях используется интерактивная форма (20%) проведения занятий. Активная форма проведения занятий предполагает, в частности, что студенты самостоятельно прорабатывают отдельные дополнительные разделы курса с учетом дополнительной литературы, сообщаемой преподавателем.

Автор(ы):

Петровский Виктор Николаевич, к.ф.-м.н., с.н.с.

Евтихиев Николай Николаевич, д.ф.-м.н., профессор